

令和 8 年 1 月 29 日

工学研究科教職員・学生の皆様

工学研究科長（技術部長） 大政 健史
技術部技術主監 岩田 喜一

工学研究科技術部セミナー「Zero からはじめる計測と LabVIEW」の開催について

工学研究科技術部では 2016 年度より NI 社（旧ナショナルインスツルメンツ社）LabVIEW のキャンパスライセンスを導入し、技術サロン（技術指導・技術開発 Gr.）を中心として、工学研究科の教育研究への適用や高度化に向けた取り組みを行ってきました。

LabVIEW はグラフィカルシステム開発言語であり、計測器の制御を目的として世界中の大学をはじめとする研究機関で導入されています。今回、開発・販売元である日本ナショナルインスツルメンツ株式会社、日本電計株式会社の協力を得て、工学研究科を対象にしたセミナー「Zero からはじめる計測と LabVIEW」を実施することとなりました。

LabVIEW の導入を検討されている研究室や普段の利用で課題をお持ちの研究室など、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

記

【開催日時】

令和 8 年 3 月 18 日（水）10：30～17：00

【開催場所】

工学研究科 センテラス・サロン（センテラス棟 3 階）

【参加対象】

- ・工学研究科の教職員・学生（定員：20 名・参加無料）
※応募者多数の場合は先着順となります。
※午前のみ・午後ののみの参加も可能ですが、終日参加可能な方を優先します。
※午後ののみの参加は LabVIEW の使用経験がある方に限ります。

【参加申込 URL】

下記 URL（短縮 URL）へアクセスし、必要事項のご記入をお願いします

<https://forms.office.com/r/wXeseQtMxT> （応募〆切：3 月 2 日）

【問合せ先】

工学研究科技術部 技術職員・小林 典彰

e-mail : kobayashi@tech.eng.osaka-u.ac.jp Tel : 06-6879-7303 (U7 棟)